(19)日本国特許庁 (JP)

(12)公開特許公報 (A)

(11)特許出願公開番号

特開平5-199019

(43)公開日 平成5年(1993)8月6日

(51) Int. Cl. *

識別記号

广内整理番号

FΙ

技術表示簡所

HO1P 5/08 3/08

C 8941-5J

審査請求 未請求 請求項の数5 (金 11 頁)

(21)出願番号	特願平4-6988	(71)出願人	000005223
(22) 以願口	平成4年(1992)1月18日	(72)発明者	富士通株式会社 神奈川県川崎市中原区上小田中1015番地 大橋 洋二 神奈川県川崎市中原区上小田中1015番地
		(72) 発明者	富士通株式会社内 齊藤 民雄 神奈川県川崎市中原区上小田中1015番地 富士通株式会社内
		(72) 発明者	河▲崎▼ 義博 神奈川県川崎市中原区上小田中1015番地 富士通株式会社内
·		(74)代型人	弁理士 青木 卯 (外3名)

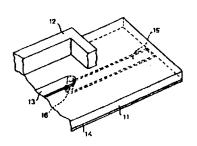
(54) 【発明の名称】 高周波回路パッケージ

(57)【要約】

(目的) 本発明は高周波回路パッケージに関し、入出力部にスルーホールを使用した高周波回路パッケージの性能向上と構造の簡単化を目的とする。

【構成】 誘電体基板11の上面に形成された高周波回路を外部より隔てる壁12を備える高周波回路パッケージにおいて、壁12の内側の基板11の上面のマイクロストリップ線路導体13と、基板11の下面の接地導体14と、下面のコプレーナ線路導体15と、マイクロストリップ線路導体13とコプレーナ線路導体15とを電気的に接続するように導体が充填された基板11の貫通穴であるスルーホール16とを備え、マイクロストリップ線路導体13と接地導体14がマイクロストリップ線路等体13と接地導体14がマイクロストリップ線路で形成し、コプレーナ線路等体15と接地導体14がコプレーナウェーブガイド線路を形成し、両方の線路が同じ特性インビーダンスを有するように構成する。

太操明の高信頼医師パッケージの第一基本技術



(1…就成件書板 (2…数 (3…ストリップ網携等休 (4…情地事休 (5…コプレーナ報発品作

【特許請求の範囲】

【請求項1】 誘電体基板(11)の上而に形成された 高周波回路を外部より隔てる壁(12)を備える高周波 回路パッケージにおいて、

前記壁(12)の内側の前記誘電体基板(11)の上面 に設けられたマイクロストリップ線路導体(13)と、 前記誘電体基板(11)の下面に設けられた接地導体 (14)と、

前記**認定体基**板(11)の下而に設けられたコプレーナ 線路導体(15)と、

前記誘電体基板(11)の貫通穴であって、前記マイクロストリップ線路導体(13)と前記コプレーナ線路導体(15)とを電気的に接続するように導体が充填されたスルーホール(16)とを備え、

前記マイクロストリップ線路導体(13)と前記接地導体(14)がマイクロストリップ線路を形成し、前記コプレーナ線路導体(15)と前記接地導体(14)がコプレーナウェーブガイド線路を形成し、前記マイクロストリップ線路と前記コプレーナウェーブガイド線路は同一の特性インピーダンスを有することを特徴とする高周波回路パッケージ。

【請求項2】 誘電体基板(21)の上面に形成された 高周波回路を外部より隔てる壁(22)を備える高周波 回路パッケージにおいて、

前記壁(22)の内側の前記誘電体基板(21)の上面に設けられたマイクロストリップ線路導体(23)と、前記誘電体基板(21)の下面に設けられた第一接地導体(24)と、

前記**誘電体抵**板(21)の下面に設けられたコプレーナ 線路導体(25)と、

前記誘電体拡板(21)の関通穴であって、前記マイクロストリップ線路導体(23)と前記コブレーナ線路導体(15)とを電気的に接続するように導体が充填されたスルーホール(16)と、

前記誘電体基板(21)の上面に設けられ、前記號(2 2)の一部が上面に設けられる第二接地導体(27)と を備え、

前記マイクロストリップ線路等体(23)と前記第一接 地等体(24)がマイクロストリップ線路を形成し、前 記コブレーナ線路等体(25)と前記第一接地等体(2 4)と前記第二接地等体(27)がコブレーナウェーブ ガイド線路を形成し、前記マイクロストリップ線路と前 記コブレーナウェーブガイド線路は同一の特性インピー ダンスを有することを特徴とする高周波回路パッケー ジ。

【精永項3】 誘電体拡板(31)の上面に形成された 高周波回路を外部より隔てる壁(32)を備える高周波 回路パッケージにおいて、

前記壁の内側の前記誘電体基板 (31) の上面に設けられたコブレーナ線路導体 (33) と、

前記誘電体基板 (31) の上面に設けられ、前記壁 (32) の一部が上面に設けられる接地導体 (34) と、前記誘電体基板 (31) の下面に設けられたマイクロス

2

トリップ線路導体(35)と、

前記誘電体基板 (31) の貫通穴であって、前記コプレーナ線路導体 (33) と前記マイクロストリップ線路導体 (35) とを電気的に接続するように導体が充填されたスルーホール (36) とを備え、

前記コブレーナ線路導体(33)と前記接地導体(3 10 4)がコブレーナウェーブガイド線路を形成し、前記マイクロストリップ線路導体(35)と前記接地導体(3 4)がマイクロストリップ線路を形成し、前記コブレーナウェーブガイド線路と前記マイクロストリップ線路は 同一の特性インピーダンスを有することを特徴とする高 周波回路パッケージ。

【請求項4】 誘電体基板(41)の上而に形成された 高周波回路を外部より隔てる壁(42)を備える高周波 回路パッケージにおいて、

前記壁の内側の前記誘電体基板(41)の上而に設けら 20 れたコプレーナ線路導体(43)と、

前記**誘電**体基板 (41) の上而に設けられ、前記號 (42) の一部が上面に設けられる第一接地導体 (44) と、

前記誘電体基板(4 1)の下面に設けられたマイクロストリップ線路導体(4 5)と、

前記誘電体基板(41)の貫通穴であって、前記コブレーナ線路導体(43)と前記マイクロストリップ線路導体(45)とを電気的に接続するように導体が充填されたスルーホール(46)と、

30 前記誘電体基板 (41) の下面に設けられた第二接地導体 (47) とを備え、

前記コプレーナ線路導体(43)と前記第-接地導体 (44)と第二接地導体(47)がコプレーナウェーブ ガイド線路を形成し、前記マイクロストリップ線路導体 (45)と前記第一接地導体(44)がマイクロストリ ップ線路を形成し、前記コプレーナウェーブブガイド線 路と前記マイクロストリップ線路は同一の特性インピー ダンスを有することを特徴とする高層波回路パッケー ジ。

40 【請求項5】 誘電体基板(51)の上面に形成された 高周波回路を外部より隔てる壁(52)を備える高周波 回路パッケージにおいて、

前記壁(52)の内側の前記誘電体基板(51)の上面 に設けられた第一マイクロストリップ線路導体(53) と、

前記誘電体基板(51)の下而に設けられた第一接地導 体(54)と、

前記**誘電体携板**(51)の下面に設けられた第二マイクロストリップ線路導体(55)と、

50 前記誘電体基板 (51) の上面に設けられ、前記壁 (5

2)の一部が上面に設けられる第二接地導体(57) と、

前記誘電体基板(51)の貫通穴であって、前記第一マ イクロストリップ線路導体(53)と前記第二マイクロ ストリップ線路導体(55)とを電気的に接続するよう に導体が充填されたスルーホール(56)とを備え、 前記第一マイクロストリップ線路導体(53)と前記第 一接地導体(54)、及び前記第二マイクロストリップ 線路導体(55)と前記第二接地導体(57)は、それ ぞれマイクロストリップ線路を形成し、両方のマイクロ ストリップ線路は同一の特性インピーダンスを有するこ とを特徴とする高周波回路パッケージ。

【発明の詳細な説明】

[0001]

【産業上の利用分野】本発明は、誘電体基板上に形成さ れた高周波回路の周囲に壁を設けて外部より隔離するよ うにした高周波回路パッケージに関し、特にパッケージ との信号の入出力部における反射損失及び挿入損失の小 さな髙周波回路パッケージの実現に関する。

[0002]

【従来の技術】誘電体基板上に形成したマイクロ波・ミ リ波帯の高周波回路を周囲環境から隔離するため、誘電 体痣板上に回路を囲むように壁を設けて密閉するハーメ チックシールと呼ばれるシーリングを行うのが一般的で ある。ハーメチックシールをした高周波回路パッケージ では、内部との信号等の入出力のためには壁又は基板を 通過する線路を設ける必要があり、マイクロストリップ **線路や同軸線路が用いられている。**

【0003】図16は壁を貫通するマイクロストリップ 線路を有する高周波パッケージを示す図である。図にお いて181が誘電体基板であり、この上に凹路が形成さ れる。182はシール用の壁であり、形成した回路を囲 むように設けられている。実際には上面にもふたがあ る。183, 185及び188は線路導体であり、18 4は接地導体である。高周波信号の線路では反射損失の 発生を防止するため経路各部の特性インピーダンスを一 致させる必要がある。

【0004】図16に示すような高周波回路パッケージ では、線路等体の途中の部分188のすぐ上に壁182 を設ける必要がある。そのため線路等休183,18 5, 188と接地導体184で同一の特性インピーダン スのマイクロストリップ線路を形成するには、図示のよ うに壁182と接する線路導体の部分188の幅を狭く する必要が生じる。但しこのような高周波パッケージ は、高い周波数のマイクロ波に対しては、線路導体の幅 が狭くなり、図の188の部分は特に狭くなるため、製 造が非常に難しくなるという問題がある。

【0005】高周波回路バッケージの入出力部の他の例 では、内部の信号経路を一旦スルーホールを介して基板 の下面に出す方式も使用される。このようなスルーホー ルを使用するパッケージは比較的低い周波数のマイクロ 波回路用にも使用され、マイクロ波・ミリ波回路や半導 体素子のボンディングパッドと、ハーメチックシールさ れた信号の入出力部を、単一誘電体基板上に同時製造す ることができるために、製造コストを小さくできる利点 をもっている。

【0006】図17にスルーホールを使用した高周波パ ッケージの従来例を示す。ここでは壁192で囲まれた 誘電体基板191の上面に線路導体193が設けらてお り、誘電体基板191の下面の接地導体194とマイク ロストリップ線路を形成している。 誘電体基板 191の 下面には、リード接続パターン195が設けられてお り、外部への引き出し線であるリード197に接続され ている。線路導体193とリード接続パターン195 は、誘電体基板191の質通穴に導体を充填したスルー ホール196を通じて電気的に接続されている。壁19 2は図示の位置に設けられる。

【0007】図17のパッケージを外部に接続する方法 について簡単に説明する。まずリード197を外部回路 20 のマイクロストリップ線路に半田付などで接続する。そ して外部回路のマイクロストリップ線路の接地導体とこ のバッケージ内部のマイクロストリップ線路の接地導体 を使用する周波数帯で同電位にするために、外部回路基 板の接地導体と図17の接地導体194を半田等で接続 する。

[0008]

【発明が解決しようとする課題】 しかし図17に示すよ うなスルーホールを用いた高周波パッケージでは、リー ド接続パターン195の特性インピーダンスが誘電体基 板の影響を受けるため、外部回路のマイクロストリップ 線路の特性インピーダンスとは異なった特性インピーダ ンスになり、この部分で信号の反射が発生してしまう。 従って図17に示すようなスルーホールを入出力部に使 用したパッケージをマイクロ波・ミリ波同路に使用する 場合、信号の周波数が高いと反射損失が増えるという間 題がある。更にリードと接地導体が同一面にあるため、 外部のストリップ線路部品に線路導体と同一面の接続用 電極を設けて接地等体をこれに接続する必要があり、外 部回路が複雑になり製造コストが上昇するという問題が ある。更にこれによりパッケージ下面でリードおよび接 地導体の接続を同時に行うために、半川畳の制御や位置 合わせを正確に行う必要も生じる。

【0009】以上のように入出力部にスルーホールを使 用した従来の髙周波回路パッケージは、リード部での反 射損失の発生、及び外部回路にパッケージの接地のため の接地電極とそのためのスルーホールを設ける必要があ り、性能及びコスト面で充分とはいえなかった。本発明 は上記問題点に鑑みてなされたものであり、入出力部に スルーホールを使用した高周波回路パッケージの性能向 上及び接続する外部回路の製造コスト低減を目的とす

る。

[0010]

【課題を解決するための手段】図1は本発明の高周波回 路パッケージの第一の基本構成を示す図である。図にお いて、11はその上面に高周波回路が形成される誘電体 基板である。 12は形成した高周波回路を外部より隔て るための壁である。13はこの高周波回路との入出力線 路の一部をなすマイクロストリップ線路導体であり、壁 12の内側の誘電体基板11の上面に設けられている。 14は誘電体基板 11の下面に設けられた接地導体であ る。15は入出力線路の一部をなすコブレーナ線路導体 であり、誘電体基板11の下面に設けられている。16 は誘電体基板11の貫通穴に導体を充填したスルーホー ルであり、マイクロストリップ線路導体13とコプレー ナ線路導体15とを電気的に接続する。マイクロストリ ップ線路導体13と接地導体14はマイクロストリップ 線路を形成し、所定の特性インピーダンスを有するよう に形状等が定められている。コプレーナ線路導体 15と 接地導体14はコプレーナウェーブガイド線路を形成 し、マイクロストリップ線路の特性インピーダンスと同 一の特性インピーダンスを有するように形状等が定めら れる。

【0011】図2は、本発明の高周波回路バッケージの 第二の基本構成を示す図である。 図において、21はそ の。上面に高周波回路が形成される誘電体基板である。 2 2は形成した高周波回路を外部より隔てるための壁であ る。23はこの高周波回路との入出力線路の一部をなす マイクロストリップ線路導体であり、壁22の内側の誘 電体拡板21の上面に設けられている。24は誘電体基 板21の下面に設けられた第一接地導体である。25は 入出力線路の一部をなすコブレーナ線路導体であり、誘 電体基板21の下面に設けられている。26は誘電体基 板21の貫通穴に導体を充填したスルーホールであり、 マイクロストリップ線路導体23とコプレーナ線路導体 25とを電気的に接続する。27は誘電体基板21の上 面に設けられた第二接地導体であり、この上に壁22の 一部が設けられる。マイクロストリップ線路導体23と 第一接地等体24はマイクロストリップ線路を形成し、 所定の特性インピーダンスを有するように形状等が定め られている。コプレーナ線路導体25と第一接地導体2 4と第二接地導体27はコブレーナウェーブガイド線路 を形成し、マイクロストリップ線路の特性インピーダン スと同一の特性インピーダンスを有するように形状等が 定められている。

【0012】図3は本発明の高周波回路パッケージの第三の基本構成を示す図である。図において、31はその上面に高層波回路が形成される誘電体基板である。32は形成した高周波回路を外部より隔てるための壁である。33はこの高周波回路との入出力線路の一部をなすコブレーナ線路導体であり、壁32の内側の誘電体基板

31の上面に設けられている。34は赫電体基板31の上面に設けられた接地等体であり、この上に壁32の一部が設けられる。35は入出力線路の一部をなすマイクロストリップ線路導体であり、誘電体基板31の下面に設けられる。36は誘電体基板31の質通穴に導体を充填したスルーホールであり、コブレーナ線路導体33とマイクロストリップ線路導体35とを電気的に接続する。コプレーナ線路導体33と接地等体34はコブレーナウェーブガイド線路を形成し、所定の特性インビーダンスを有するように形状等が定められている。マイクロストリップ線路導体35と接地導体34はマイクロストリップ線路等体35と接地導体34はマイクロストリップ線路等体35と接地導体34はマイクロストリップ線路等が成し、コプレーナウェーブガイド線路の特性インビーダンスと同一の特性インピーダンスを有するように形状等が定められている。

【0013】図4は本発明の高周波回路パッケージの第

四の基本構成を示す図である。図において41はその上 面に高周波回路が形成される誘電体基板である。42は 形成した高周波回路を外部より隔てるための壁である。 43はこの高周波回路との入出力線路の一部をなすコブ レーナ線路導体であり、壁42の内側の誘電体基板41 の上面に設けられている。44は誘電体基板41の上面 に設けられた第一接地導体であり、この上に整42の一 部が設けられる。45は入山力線路の一部をなすマイク ロストリップ線路導体であり、誘電体基板41の下而に 設けられる。46は誘電体基板41の貫通穴に導体を充 填したスルーホールであり、コブレーナ線路導体43と マイクロストリップ線路導体45とを電気的に接続す る。47は誘電体基板41の下面に設けられた第二接地 導体である。コプレーナ線路導体43と第一接地導体4 4と第二接地導体47はコブレーナウェーブガイド線路 を形成し、所定の特性インピーダンスを有するように形 状等が定められている。マイクロストリップ線路導体4 5と第一接地導体44はマイクロストリップ線路を形成 し、コプレーナウェーブガイド線路の特性インビーダン スと同一の特性インピーダンスを有するように形状等が 定められている。

(0014)図5は本発明の高周波回路パッケージの第五の基本構成を示す図である。図において51はその上面に高周波回路が形成される誘電体基板である。52は40形成した高周波回路を外部より陽てるための壁である。53はこの高周波回路との入出力線路の一部をなす第一マイクロストリップ線路等体であり、壁52の内側の誘電体基板51の上面に設けられた第一接地導体である。55は入出力線路の一部をなす第二マイクロストリップ線路導体であり、誘電体基板51の下面に設けられた第二接地導体であり、誘電体基板51の上面に設けられた第二接地導体であり、この上に壁42の一部が設けられる。56は誘電体基板51の貫通穴に導体を充填したスルーホールであ

50 り、第一マイクロストリップ線路導体53と第二マイク

ロストリップ線路導体55とを電気的に接続する。第一マイクロストリップ線路導体53と第一接地導体54はマイクロストリップ線路を形成し、第二マイクロストリップ線路導体55と第二接地導体57もマイクロストリップ線路を形成し、両方のマイクロストリップ線路の特性インピーダンスは同一であるように形状等が定められる。

[0 0 1 5]

【作用】同軸ケーブルや導波管に比べて小型で製造が容易であるため、回路の入出力部には平面形導波路が使用される。この平面形導波路には、図6に示すマイクロストリップ線路及び図7に示すコブレーナウェーブガイドが含まれる。図6のマイクロストリップ線路は、誘電体熱板101の上面に線路導体103を形成し、下面に接地導体104を形成したもので、線路導体103の幅wに比べて接地導体104は充分に広い。誘電体基板101の比誘電率等に応じて、誘電体基板101の厚さh、線路導体103の幅w及び厚さtを定めることにより、所定の特性インピーダンスを有する線路が実現できる。通常は50Ωに設定される。

(0016) 図7のコプレーナウェーブガイド線路には 挑板裏面に接地導体の無いタイプ(ここではCPW型と 呼ぶ。)と基板裏面に接地導体のあるタイプ(ここでは CPWG型と呼ぶ。)の二つのタイプがあり、CPW型 は誘電体基板111上に線路導体113を形成し、その 両側に所定の間隔度だけ離して接地導体114を形成し たものである。CPWG型は誘電体基板121上に線路 導体123と接地導体124を形成し、更に誘電体基板 121の下面に接地導体125を形成する。いずれの場合にも誘電体基板の厚さh、線路導体の幅w、導体の厚さ さt、及び間隔度を基板の比誘性率等に応じて定めれば 所定の特性インビーダンスが得られる。CPW型では、 誘電体基板111の厚さhがある程度以上、例えば二つ の接地導体の間隔以上であれば厚さhの変化は特性イン ビーダンスにほとんど影響しない。

(0017) 本発明の高周波パッケージの第一の基本構成では、高周波回路側の線路をストリップ線路導体13と接地導体14が形成するマイクロストリップ線路とし、外側への線路をコプレーナ線路導体15と接地導体14が形成するCPW型コプレーナウェーブガイド線路とする。このマイクロストリップ線路とコプレーナウェーブガイド線路は同一の特性インピーダンスス。を有するように設定されているため、この部分でのマイクロ波・ミリ波の反射は発生しない。誘電体基板11の厚さは、コプレーナ線路導体の幅や間隔に比べて同程度であれば、壁12の存在はコプレーナウェーブガイド線路のインピーダンスにはほとんど影響せず、これによる反射は発生しない。また壁12はマイクロストリップ線路に対しても充分に離すことが可能であり、壁12の影響はない。

【0018】更に、一般的にマイクロ波・ミリ波川回路で使用する誘電体基板11の厚さは、伝送する信号の波長に比べて十分に薄いため、スルーホール16の部分の電気的長さ、すなわち位相ずれは短く、反射は小さい。またスルーホール16には導体が充填されるため、壁内部の気密性が保持される。従って図1に示すようなバッケージを用いることにより、バッケージ入出力部でのマイクロ波・ミリ波信号の反射の非常に小さいハーメチックシール可能な高周波回路パッケージが実現できる。

10 【0019】以下第二から第五の基本構成は構成が異なるが基本的作用は同一であり、説明の一部は省略する。本発明の第二の基本構成は、第一基本構成のコプレーナウェーブガイド線路をコプレーナ線路導体25と第一接地導体24と第二接地導体27で形成するCPWG型とする。壁22は接地導体27の上に設けられるため、コプレーナウェーブガイド線路のインピーダンスへの影響は更に小さくなる。この基本構成でも、マイクロストリップ線路とコプレーナウェーブガイド線路の特性インピーダンスが同一に設定されているため、マイクロ波・ミ20 り波信号の反射は発生しない。

【0020】本発明の第三の基本構成は、高周波回路側の線路をコプレーナ線路導体33と接地導体34で形成するコプレーナウェーブガイド線路とし、外側への線路をストリップ線路導体35と接地導体34で形成するマイクロストリップ線路とする。このコプレーナウェーブガイド線路とストリップ線路との特性インピーダンスは同一であるため、マイクロ波・ミリ波信号の反射は生じない。壁32は接地導体34の上にあるためマイクロストリップ線路の特性インピーダンスはほとんど影響を受30 けない。

[0021] 本発明の第四の基本構成は、第三の基本構成と同様に外側への線路はマイクロストリップ線路であるが、壁42内の回路側のコプレーナウェーブガイド線路をCPWG型とするものである。本発明の第五の基本構成は、回路側と外側の線路を共にマイクロストリップ線路とするものである。壁52は第二接地停体57の上に設けられているため、第二ストリップ線路停体55と第二接地停体57が形成する第二マイクロストリップ線路のインピーダンスにはほとんど影響しない。

0 (0022)

(実施例) 第一実施例の高周波回路パッケージを図8に示す。(a) は上面図であり、(b)は下面図である。この高周波回路はパッケージ内部にマイクロ波・ミリ波川半導体素子及びその整合回路をマイクロストリップ線路で構成したものである。実際にはパッケージの上部にもシール板が設けられ、希ガス等を一緒に封止して回路部を外部環境から保護する。

【0023】図8の(a) において、133はマイクロストリップ線路を形成する線路導体であり、外側の端に近50 い部分に導体を充填したスルーホールが設けられ、これ

を介して図8の(b) に示すコプレーナ線路導体135に 接続される。図8の(b) に示すようにパッケージの裏面 には、一部を除いて全面に接地導体が設けられており、 マイクロストリップ線路導体133とマイクロストリッ ブ線路を形成し、コブレーナ線路導体135とコブレー ナウェーブガイド線路を形成する。なお図8の(a) にお ける138は電源端子であり、これについてもスルーホ ールを介して、(b) に示す裏面の電極139に接続され ている。これらスルーホールはすべて導体が充填されて おり、内部回路は完全にシールされる。

【0024】本実施例では壁132は誘電体で作られて いるが、導体とすることも可能であり、導体とする場合 には裏面の接地導体と電気的に接続することもできる が、これについては第二実施例で示す。第一実施例にお ける入出力部の構造をより詳細に示したのが図9であ る。図9において、131は誘電体基板であり、132 はシール用壁であり、136は線路用スルーホールであ り、他は図8と同じである。図9でA、B、C及びDで 示した位置での断面を示したのが図10である。Aの部 分ではマイクロストリップ線路が形成され、Cの部分で はコブレーナウェーブガイド線路が形成されているのは 明らかである。

【0025】マイクロストリップ線路及びコプレーナウ エーブガイド線路の特性インピーダンスは形状や誘電体 基板の比誘電率等によって決定されることは前述した が、実際の形状例を示す。マイクロストリップ線路につ いては、図6に基づいて例を示す。誘電体基板101の 比誘電率ε, を9. 7とし、厚さhを200μm とし、 線路導体103と接地導体104の厚さしを3 um と し、抵抗率ρが2. 44×10 "Ωcmで表面和さrが0 で、損失角 $tan \delta$ を 0 とすると、周波数 5 0 GHz の信号 に対して特性インピーダンスを50Ωとするには線路導 体103の幅を206.38 µm とする必要がある。

【0026】同様にコブレーナウェーブガイド線路につ いて図7に基づいて例を示す。誘電体基板111の比誘 $祖宰 \epsilon$, 、厚さhを上記と同様に9. 7と $200 \mu m$ と に、3 μm 、1、0及び0とすると、5 0 GHz で特性イ ンピーダンスを50Ωとするには、CPW型で線路幅w を97. 04 μm に、間隔gを40 μm とする。またw を100μm に、gを41. 12μm にする。第一実施 例では使用していないが、CPWG型であれば、wを8 0. 97 μm に、gを40 μm にするか、又はwを10 0 μm に、gを53.30 μm にする通常接続される外 部回路も50Ωの特性インピーダンスを有するように設 定されており、接続によって反射が生じないようにして

【0027】次に第二実施例の高周波パッケージの入出 力部の構造を図11に示す。(a) は上而の斜視図であ り、(b) は下面の斜視図であり、(c) は (a)においてE

で示した位置での断面図である。図において、141は 誘電体基板であり、142はシール用の壁である。14 3はマイクロストリップ線路導体であり、第一接地導体 144とマイクロストリップ線路を形成する。145は コブレーナ線路導体であり、第一接地導体144と第二 接地導体147とのコプレーナウェーブガイド線路を形 成する。線路の形状等は前述のCPWG型で50Ωの特 性インピーダンスを有する条件を満足するように定めら れている。146はスルーホールである。148は第一 10 接地導体144と第二接地導体147を電気的に接続す るスルーホールで、内部には導体が充填されている。こ のスルーホール148の替わりに誘電体基板の端に電気 メッキ等で導体を設けてもよい。

10

【0028】図11に示すように第二接地導体147は 壁142の外側に露出した部分を有している。そのため 外部のマイクロストリップ線路と接続する場合、コプレ 一ナ線路導体から延びるリードと第二接地導体147を それぞれの面で接続すれば良く、接続作業が容易であ る。第一実施例ではリードと接地導体が同じ而であるた め外部のマイクロストリップ線路を接続する場合には、 外部のマイクロストリップ線路側で接地導体とスルーホ ール等で接続された接続用電極を線路導体と同じ側に設 ける必要があったが図11に示した第二実施例であれば この必要はなく、接続する外部回路はそれだけ簡単な構 造になる。もちろん外部回路の線路と接地導体が同じで あれば、図11の第一接地導体144に接続すればよ い。

【0029】壁142は誘電体でも導体でも構わない。 もし導体であれば第二接地導体147に接続され、接地 される。その場合には外部回路との接続のために第二接 地導体147に露出部を設けることはかならずしも必要 でなく、壁142の側面を利用して接続することも可能 である。上記の露出部をなくした時には図9と類似の形 状になり、導体の壁と裏面とをスルーホールで接続する ことになる。

【0030】第三実施例は、パッケージ内部にマイクロ 波・ミリ波半導体素子及びその整合回路をコプレーナウ エーブガイド線路で形成した高周波回路パッケージであ り、その全体図を図12に示す。(a) が上面図であり、

(b) が下面図である。図において151が誘電体基板で あり、その上面には回路部及び線路部を除いて接地潜体 154が設けられており、その上に壁152が設けられ ている。当然回路の上部にはふたがあり、シールされ

【0031】153はコブレーナ線路導体であり、接地 停休154と50Ωの特性インピーダンスを有するコプ レーナウェーブガイド線路を形成する。155は裏面に 設けられたマイクロストリップ線路導体であり、1:面の 接地等体154とマイクロストリップ線路を形成する。

50 壁152は誘電体でも導体でもよい。また第二実施例で

述べたのと同様に、誘電体基板 1 5 1 と壁 1 5 2 が同一 の端面を有していてもよい。

【0032】第三実施例の入出力部の構造を図13に示す。(a) は上面の斜視図であり、(b) は下面の斜視図であり、(c) と(d)は図中の下とGの位置での俯面を示す。図において156はスルーホールである。これによりそれぞれの部分でコプレーナウェーブガイド線路とマイクロストリップ線路が形成されていることがわかる。もちろんそれぞれの特性インピーダンスは50Ωに設定されている。

【0033】第四実施例の入山力部の構造を図14に示す。(a) は上面の斜視図であり、(b) は下面の斜視図であり、(c) は図中にHで示した位置での断面図である。本実施例は壁162の内側の線路をCPWG型のコプレーナウェーブガイド線路とした高周波回路パッケージである。161は誘電体基板であり、162はシール川の壁である。163はコブレーナ線路導体である。164は第一接地導体であり、誘電体基板161の回路部と線路部を除く全面に設けられている。165はマイクロストリップ線路導体である。166はコプレーナ線路導体とマイクロストリップ線路導体である。167は誘電体基板161の下面に設けられた第二接地導体であり、(c) の断面図に示す接地川スルーホール168により第一接地導体164と電気的に接続されている。

【0034】コプレーナ線路導体163と第一接地導体164と第二接地導体167とが50Ωの特性インピーダンスを有するコプレーナウェーブガイド線路を形成する。マイクロストリップ線路導体165と第一接地導体164とが、50Ωの特性インピーダンスのマイクロストリップ線路を形成する。これにより信号の反射は発生しない。

【0035】第五実施例の入出力部の構造を図15に示 す。(a) は上面の斜視図であり、(b) は下面の斜視図で ある。本実施例は壁の内側と外側の線路を共にマイクロ ストリップ線路とするものである。171は誘電体基板 であり、172はシール用の壁である。173は第一マ イクロストリップ線路導体であり、下面に設けられた第 一接地導体174と500の特性インピーダンスを有す る第一マイクロストリップ線路を形成する。175は第 ニマイクロストリップ線路導体であり、誘電体基板 1.7 1の上面に設けられた第二接地導体177と50Ωの特 性インピーダンスを有する第二マイクロストリップ線路 を形成する、176は第一マイクロストリップ線路導体 173と第二マイクロストリップ線路導体175とを電 気的に接続するスルーホールである。第一接地導体17 4と第二接地等体177とは誘触体基板171の側面に 設けられた接続導体178によって電気的に接続されて いる,

【0036】壁172の一部は第二接地導体177の上

に設けられる。壁172は標電体でも導体でもよい。以上のように本発明の高周波回路パッケージでは、シールした回路との信号の入出力を誘電体基板に設けたスルーホールを介して行うが、スルーホールを用いることにより構造が単純で、マイクロ波・ミリ波回路や半導体素子のポンディングパッドなどを含む基板とパッケージ入出力部を単一基板上に構成することができ、製造コストを小さくすることが可能である。更にスルーホール部の位相が短いために、図16に示したストリップ線路や同軸 40 線路を使用したものより挿入損失を小さくすることが可能である。

12

[0037]

【発明の効果】本発明により、簡単な構造で良好な特性を有するハーメチックシール構造のマイクロ波・ミリ波用高周波回路バッケージが実現できる。これにより高い周波数でも反射損失が少ないシステムが実現でき、製造コストも低減される。

【図面の簡単な説明】

【図1】本発明の高周波回路パッケージの第一の携木構 20 成を示す図である。

【図2】本発明の高周波回路パッケージの第二の基本構成を示す図である。

【図3】本発明の高周波回路パッケージの第三の基本構成を示す図である。

【図4】本発明の高周波回路パッケージの第四の基本構成を示す図である。

【図5】本発明の高周波回路パッケージの第五の基本構成を示す図である。

【図6】マイクロストリップ線路を示す図である。

7 【図7】コブレーナウェーブガイド線路を示す図であり、(a) はCPW型を示し、(b)はCPWG型を示す。
「図8】第一字体側におけるパッケージ会体を示す図7

【図8】第一実施例におけるパッケージ全体を示す図である。

【図9】第一実施例での入出力部の構造を示す図であ る。

【図10】第一実施例での入出力部の各部の断而を示す 図である。

【図11】第二実施例の入出力部の構造を示す図である。

40 【図 1 2】 第三実施例のパッケージ全体を示す図である。

【図 13】第三実施例での入出力部の構造を示す図である。

【図14】第四実施例の入出力部の構造を示す図である。

【図15】第五実施例の入出力部の構造を示す図である。

【図16】外部への線路としてシール川の壁を貫通する 線路を有する高周波回路パッケージの従来例を示す図で 50 ある。 13

【図17】外部への線路として基板のスルーホールを用い、信号線路を下面に設けた従来例を示す図である。 【符号の説明】

- 11…誘電体基板
- 1 2 …壁

14

- 13…マイクロストリップ線路導体
- 14…接地導体
- 15…コプレーナ線路導体
- 16…スルーホール

[図1]

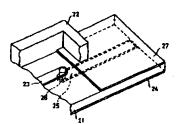
[图2]

[図6]

本典例の英間連続器パッケージの部一基本検討

12

13一時電井基板 13一堂 13一ストリップ協覧卓像 14一は破場中 15一コプレーナ報母単作 15一スルーネール



17一派二旗电奇体

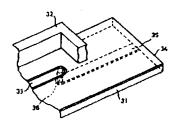


[图4]

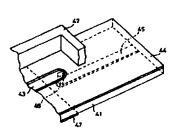
水及可の高層破骸魔パッケージの節組着水物の



本発明の再開被開催パッケージの第三部本情報



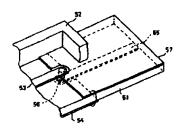
13…コプレーナ鉄電導体 14…関連導体 25ーストリップ組集場体



47---第二接地带外

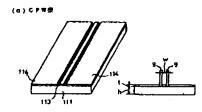
[图5]

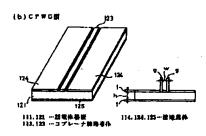
本貴男の共間被領導パッケージの第三名水指板



S2…第一大トリップ領路銀行 - 54…第一接地区作 55…第二大トリップ始路衛行 57…第二 節地区作

【图7】

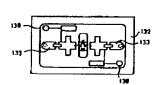




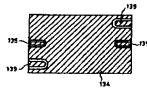
[图8]

第一支統例でのパッケージ金体

(c)上側側



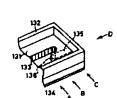
(b) FSS



(図9)

(0)

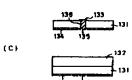
(b)

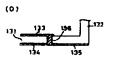


[図10]



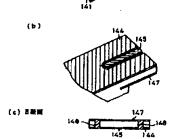
(A)





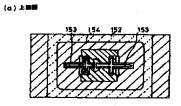
[図11]

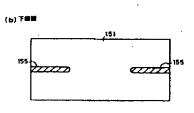
(a)



[図12]

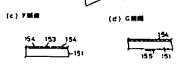
明三変質例でのパッケージ会件



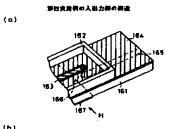


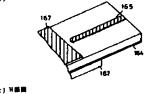
(図13)

(b) 151 154 155 0



(図14]



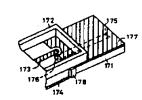


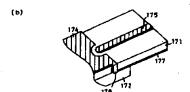


[図15]

第五支的例の人出力部の第五

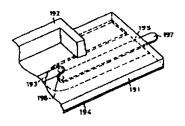
(a)





【図17】

スルーホールにより信号補馬キ下面に使けた破束例



【図16】

姓者 質量した保持 サイナ 4 両向被回角 パッケージの従来例

